

Seduta del
21 gennaio 2021



Publicato in data 26 febbraio 2021

DIREZIONE IV
UFFICIO GARE E APPALTI

**1.2) GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
DI UN SISTEMA PER LA DEPOSIZIONE DI FILM SOTTILI A BASE
DI PEROVSKITE ALOGENATA MEDIANTE EVAPORAZIONE IN
ALTO VUOTO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA ELETTRONICA: COMUNICAZIONE**

.....OMISSIS.....

PRENDE ATTO

del procedimento seguito.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE